- 1 -

明細書

光検出素子

5 技術分野

本発明は、光伝導性物質とカーボンナノチューブを組み合わせた 光検出素子に関するものである。

背景技術

- 10 一般に、光検出素子とは、光または電磁波のエネルギーを電気的なエネルギーに変換するもので、従来の光検出素子には、半導体を主材料とするフォトダイオード、アバランシェフォトダイオード、フォトトランジスタ、フォトMOS、CCDセンサ、CMOSセンサや、光電効果を利用した光電子増倍管などがある。
- 15 前者の半導体光検出素子は、光照射によって発生したキャリアすなわち電子または正孔を直接あるいは増幅して外部電流として取り出すものと、光照射によって発生した少数キャリアを所定箇所に蓄積し、それが作る局所電場により多数キャリアの流れを変調することで、外部出力として取り出すものがある。
- 20 なお、カーボンナノチューブを用いた検出器の提案やカーボンナ ノチューブの光特性に関する報告として、下記のような特許文献な らびに非特許文献を挙げることができる。

(特許文献1) 特開2003-517604号

(非特許文献 1) J.Kong, N.R.Franklin, C.Zhou,

25 M.G.Chapline, S.Peng, K.Cho, H.Dai, 'Nanotube Molecular Wires as Chemical Sensors', Science Vol. 287 (January 2000) P.622-625

(非特許文献 2.) P.G.Collins, K.Bradley, M.Ishigami,

A.Zettl, 'Extreme Oxygen Sensitivity of Electronic

30 Properties of Carbon Nanotubes', Science Vol. 287

PCT/JP2004/010428 WO 2005/008787

- 2 -

(January 2000) P.1801-1804

(非特許文献 3) I.A.Levitsky, W.B.Euler,

'Photoconductivity of single-wall carbon nanotubes under continuous-wave near— infrared illumination' Applied Physics 5 Letters, Vol.83 (September 2003) P.1857-1859

発明の開示

上記の従来の光検出素子は、伝導層や蓄積層としてn型半導体や p型半導体あるいは金属や絶縁体を複雑に組み合わせた構造を用い ねばならない。そのため作製が困難で、ドーピング条件等の最適条 件が狭い範囲に制限されているため、歩留りも悪く、コスト高にな るという問題があった。さらに従来の半導体光検出素子は、材料の 選択が限られているエピタキシャル成長で作製するため、狭い波長 範囲でしか感度を有しないという欠点もあった。また後者の光電子 増倍管は、真空容器を必要とするためアレイ化や小型化が困難であ

前記特許文献1および非特許文献1,2に開示された内容はカー ボンナノチューブを検出素子として用いた例ではあるが、ガスを検 出するものであって、光検出素子として用いる内容ではない。また 非特許文献3に開示された内容は、カーボンナノチューブに照射さ れた光によるカーボンナノチューブの光電流を測定した例であって、 後述する本発明と動作原理が異なるばかりでなく、感度波長領域が 狭く、感度も低い。

本発明はこうした従来の実情に鑑み、望ましくはより広い波長範 囲に対しても高感度を示し、高速応答を呈し、低消費電力を実現し、 簡単に要部が構築できる構造原理を持つ製造コストの低い、新たな 光検出素子を提供することを目的とするものである。

前記目的を達成するため本発明の第1の手段は、光または電磁波 の照射により内部にキャリアを発生する例えばシリコン、ゲルマニ 30 ウム、ガリウム砒素、インジウムガリウム砒素、インジウム燐など 5

20

の光伝導性物質と、その光伝導性物質と対応して設けられたカーボ ンナノチューブとを有し、光または電磁波の照射により前記光伝性 導物質内に発生したキャリアを前記カーボンナノチューブの電気伝 導の変化により検出することを特徴とするものである。

本発明の第2の手段は前記第1の手段において、前記光伝導性物質として、例えばシリコン、ゲルマニウム、ガリウム砒素、インジウムガリウム砒素、インジウム燐などのグループから選択された異なった波長範囲に光伝導性を有する複数種類の光伝導性物質による単層構造または多層構造を有することを特徴とするものである。

10 本発明の第3の手段は前記第1の手段または第2の手段において、前記多層構造が、光または電磁波の照射を受ける側にエネルギーギャップのより広い光伝導性物質からなる膜を形成するようになっていることを特徴とするものである。

本発明の第4の手段は前記第1ないし第3の手段において、前記 5 光伝導性物質とカーボンナノチューブの間に例えば酸化シリコンな どの透明または半透明の絶縁層が形成されていることを特徴とする ものである。

本発明の第5の手段は前記第1ないし第4の手段において、その 光検出素子が電界効果トランジスタ構造または単電子トランジスタ 構造を有することを特徴とするものである。

本発明の第6の手段は前記第5の手段において、前記電界効果トランジスタ構造が、前記光伝導性物質の下部にゲート電極を設けた構造であることを特徴とするものである。

本発明の第7の手段は前記第5の手段において、前記電界効果ト 25 ランジスタ構造が、前記カーポンナノチューブの上部にゲート電極 を設けた構造であることを特徴とするものである。

本発明の第8の手段は前記第5の手段において、前記電界効果トランジスタ構造が、前記カーボンナノチューブの近傍にゲート電極を設けた構造であることを特徴とするものである。

30 本発明の第9の手段は前記第1のないし第8の手段において、前

記カーボンナノチューブの両端に接続される電極を有し、その両電 極が櫛形で互いに対向するように配置されて、その両電極間に前記 カーボンナノチューブが多数並列に接続されていることを特徴とす るものである。

本発明の第10の手段は前記第1ないし第9の手段において、前 記光または電磁波が照射される側上に集光レンズが配置されている ことを特徴とするものである。

本発明は前述のような構成になっており、構造が単純で、簡単な 方法で製作が可能で、広い波長範囲で高感度を有する光検出素子を 提供することができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施形態に係る光検出素子の光検出原理を説明 するための図である。

図2は、本発明の第1実施形態に係る光検出素子の斜視図である。 15 図3は、その光検出素子の断面図である。

図4は、本発明の第2実施形態に係る光検出素子の断面図である。

図5は、本発明の第3実施形態に係る光検出素子の断面図である。

図6は、本発明の第4実施形態に係る光検出素子の断面図である。

図7は、本発明の第5実施形態に係る光検出素子の斜視図である。 20 図8は、本発明の実施形態に係る光検出素子の波長感度特性例を 示す図である。

図9は、本発明の実施形態に係る光検出素子の温度感度特性例を 示す図である。

図10は、本発明の実施形態に係る光検出素子のゲート電圧特性 25 例を示す図である。

図11は、本発明の第6実施形態に係る光検出素子の平面図であ る。

図12は、本発明の第7実施形態に係る光検出デバイスの断面図 30 である。

図13は、本発明の第8実施形態に係る光検出デバイスの断面図である。

図14は、本発明の第9実施形態に係る光検出デバイスの断面図である。

5 図 1 5 は、本発明の実施形態に係る光検出素子を用いた光信号処理回路の概略構成図である。

図16は、本発明の実施形態に係る光検出素子をイメージセンサに用いた例を示す概略構成図である。

10 発明を実施するための最良の形態

次に本発明の実施形態を図とともに説明する。図1は、本発明の実施形態に係る光検出素子の光検出原理を説明するための図である。

同図(a)に示すように、光伝導性物質1の近辺にカーボンナノチューブ2を設置する。この光伝導性物質1に対して光あるいは電磁波3を照射することにより、同図(b)に示すように光伝導性物質1内でキャリア4が発生する。そしてこのキャリア4が発する電束線5〔同図(c)参照〕がカーボンナノチューブ2の電気伝導に影響を与え、光伝導性物質1に照射された光あるいは電磁波3の存在あるいはその強度を、カーボンナノチューブ2の電気伝導の変化として検出することができる。

従って、光あるいは電磁波 3 を照射した時に発生したキャリア 4 の数が少なくても、キャリア 4 が発する電束線 5 をカーボンナノチューブ 2 により検出するため、高感度の検出が可能となる。

また、長距離に拡がる電束線 5 を検出するため、局所的にキャリ 25 アを蓄積する部分を必要とせず、そのための構造やキャリアを蓄積 するための余分な電力の消耗がないという特長も有している。

図2と図3は本発明の第1実施形態を説明するための図で、図2は光検出素子の斜視図、図3はその光検出素子の断面図である。

これらの図に示すように、光伝導性物質 1 の上に絶縁層 6 を介し 30 てカーポンナノチューブ 2 を形成し、カーボンナノチューブ 2 の両 端に適当な電圧を印加するための電極7,7を設ける。

本実施形態の場合、光伝導性を持つシリコン基板(光伝導性物質1)を用い、その上に酸化シリコンの絶縁層 6 を形成し、その上にカーボンナノチューブ 2 を配置した。

- 5 なお、光伝導性物質1は、分子線エピタキシー装置(MBE装置)などの真空蒸着装置や有機金属気相成長装置(MOCVD)などの化学気相成長装置(CVD装置)を用い、結晶成長により作製することもできる。光伝導性物質1は、n型でも、p型でも、半絶縁性でも構わない。
- 10 前記絶縁層 6 は、透明または半透明の材料が用いられる。そして図3 に示すように、絶縁層 6 を通して光伝導性物質 1 に光あるいは電磁波 3 を照射することによって発生したキャリア 4 は、光伝導性物質 1 内に存在していればよく、カーボンナノチューブ 2 に流れ込物質 1 内に存在していればよく、カーボンナノチューブ 2 に流れ込む必要は必ずしもない。なお、光の入射方向は、光検出素子の下面む必要は必ずしもない。

図4は、本発明の第2実施形態を説明するための光検出素子の断面図である。本実施形態の場合、異なった波長範囲に光伝導性を有面図を数種類の光伝導性物質1 a~1 e の多層構造8を採用していする複数種類の光伝導性物質1 がもつ光感度波る。このようにすれば、それぞれの光伝導性物質1 がもつ光感度波長範囲の全てにわたって感度を有する光検出素子を作製することができる。

20

25

光伝導性物質 1 における光感度波長範囲の一例を示せば次の通りである。シリコン(Si): 200~1100nm、ゲルマニウム(Ge): 500~1500nm、ガリウム砒素(GaAs): 200~900nm、インジウムガリウム砒素(InGaAs): 650~2900nm、インジウム砒素(InAs): 1300~3900nm。

その他、例えばアルミニウム砒素(AIAs)、アルミニウムガ リウム砒素(AIGaAs)、インジウムアルミニウム砒素(In AIAs)、ガリウム砒素燐(GaAsP)、インジウムガリウム 砒素燐(1nGaAsP)、インジウムアンチモン(1nSb)、水銀カドミウムテルル(HgCdTe)、鉛セレン(PbSe)、鉛硫黄(PbS)、カドミウムセレン(CdSe)、カドミウム硫黄(CdS)、ガリウム窒素(GaN)、インジウムガリウム窒素(1nGaN)、アルミニウム窒素(AIN)、シリコンカーバイト(SiC)などによる無数の組み合わせが可能である。各種光伝等性物質1の組み合わせ(組成比)により、感度波長が変化する。各層の膜厚は、数ナノメータから数ミクロンメータが適当である。と関厚は厚い方が感度領域体積が増えるが、余り厚くすると製膜に時間がかかるため、前述の範囲が適当である。

10

図4に示すように、光あるいは電磁波3を上から照射する場合、光伝導性物質1の有効利用という観点から、エネルギーギャップの広いものほど上側に配置した方が効率は良い。例えば下側からインジウムガリウム砒素(In Ga As)膜、ガリウム砒素(Ga As)膜、アルミニウム砒素(AIAs)膜の順に積層される。但し、必ずしもこのように配置する必要はなく、必要な光応答特性や個々のずしもこのように配置する必要はなく、必要な光応答特性や個々の材料の特性に応じて、積層する膜の順番や膜の厚さ、膜の数を適宜設定すれば良い。

本実施形態では多層構造8としたが、異なった波長範囲に光伝導20 性を有する複数種類の光伝導性物質1を必要な光応答特性や個々の材料の特性に応じて適宜混合して構成した単層構造のものでも、それぞれの光伝導性物質1がもつ光感度波長範囲の全てにわたって感度を有する光検出素子を作製することができる。

本発明に係る光検出素子は、非常に簡単な構成でありながら、光 25 あるいは電磁波の照射によって発生したキャリアから発する電束線 が、絶縁層を介して設置されたカーボンナノチューブの電気伝導に 影響するような構成になっているから、高感度に光あるいは電磁波 の照射を検出することができる。

図 5 は、本発明の第 3 実施形態を説明するための光検出素子の断 面図である。本実施形態の場合、光伝導性物質 1 の下部にゲート電

極9を設けて、電界効果トランジスタ構造としている。

図 6 は、本発明の第 4 実施形態を説明するための光検出素子の断面図である。本実施形態の場合、カーボンナノチューブ 2 の上部に絶縁層 6 を介してゲート電極 9 を設けて、電界効果トランジスタ構造としている

5 造としている。
図7は、本発明の第5実施形態を説明するための光検出素子の斜視図である。本実施形態の場合、絶縁層6の上部でカーボンナノチ視図である。本実施形態の場合、絶縁層6の上部でカーボンナノチューブ2の近傍にゲート電極9を設けて、電界効果トランジスタ構造としている。

前述のような実施形態のように、光伝導性物質1またはカーボンナノチューブ2にゲート電極9を形成して、電界効果トランジスタ構造とすることで、光あるいは電磁波の照射によってカーボンナノチューブ2を流れる電流の変化を大きくすることができる。

また、カーボンナノチューブとして、カーボンナノチューブ内を 流れるキャリアの数を 1 個単位に制限するカーボンナノチューブ単 電子トランジスタを用いることにより、暗電流を下げてより高感度 となり、単一フォントの測定までも可能となる。

光伝導性物質はカーボンナノチューブの下に在っても良いが、上に在っても良く、塗布による形成方法を採用すれば、簡便に光検出できる。この場合、光伝導性物質を樹脂などに溶かして塗布すれば、光検出素子の作製がより容易である。前述の樹脂はバ塗布すれば、光検出素子の作製がより容易である。前述の樹脂はバインダーとして機能するもので、例えばアクリル樹脂やエポキシ樹インダーとして機能するもので、例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂などの透明な樹脂が好適である。また光伝導性物質1の層を着色脂などの透明な樹脂が好適である。また光伝導性物質1の層を着色することにより、感度波長域を制限する色フィルターの機能を持たすることも可能である。

図8は、前記第1実施形態に係る光検出素子(図2,図3参照)の室温における波長感度特性例を示す図である。ここでは、光伝導性物質1としてシリコンを、絶縁層6として酸化シリコンをそれぞれ用い、絶縁層6の上にカーボンナノチューブ2を形成し、カーボれ用い、絶縁層6の上にカーボンナノチューブ2を形成し、カーボンナノチューブ2の両端に作製した2つの電極7,7間に適当な電

圧(本実施形態ではドレン電圧 2 V)を印加した。そしてそのときにカーボンナノチューブ 2 に流れる電流変化から求められる光感度を、光伝導性物質 1 に照射した光の波長に対して示している。

この図に示す光感度波長はシリコンのものであり、波長600 n m付近で光強度は15A/Wに達しており、従来のシリコンフォトダイオードの約20倍という非常に高い光感度を有している。 図 9 は、この光検出素子の温度感度特性例を示す図である。この時の測定条件は、ドレイン電圧を2Vとし、波長600 n mの光を使用し、各温度における光感度を測定した。同図に示すように、この 10 光検出素子の測定温度を調整することにより高い光感度が得られ、測定温度を175~250Kの範囲に調整することにより光感度を60A/W以上に高めることができ、特に測定温度を200~22 5 Kの範囲に調整することにより80A/Wまで光感度を上げることができる。なお、図2と図3において、カーボンナノチューブに 25 完全に光が当らないようにして同様な測定をしても、同様な結果が得られた。

また図2と図3において、その他の構造は同一としてカーボンナ ノチューブ2のみを作製しない構造では、電気伝導が見られないだ けでなく、光検出素子としての動作を示さなかった。

- 20 本発明の光検出素子において、例えば図6または図7に示すようにカーボンナノチューブの近辺にゲート電極を形成し、電界効果トランジスタ構造とすることで、光伝導性物質やカーボンナノチューブ内の電子数を制御し、ドレイン電流や光電流を調整することで、光検出素子の感度調整をすることができる。
 - 25 図10は、電界効果トランジスタ構造を有する光検出素子において、ゲート電圧を変化させたときの室温におけるドレイン電流ならびに光電流の変化を示す特性図である。この図から明らかなように、電界効果トランジスタ構造を有する光検出素子のゲート電圧を調整電界効果トランジスタ構造を有する光検出素子のゲート電圧を調整することにより、光電流の高い強度を得ることができ、感度を高くすることにより、光電流の高い強度を得ることができ、感度を高くできる。

本発明の光検出素子は容易に複数個直列あるいは並列に接続することができるので、出力をさらに大きくすることができる。図11は、本発明の第6実施形態を説明するための光検出素子の平面図である。本実施形態の場合、絶縁層6の上に櫛形の2つの電極7,7を対向するように設けて、電極7,7間にカーボンナノチューブ2を多数並列に接続している。このようにすることにより、光検出素子の出力を大きくすることができる。

図12は、本発明の第7実施形態を説明するための光検出デバイスの断面図である。本実施形態は前記実施形態の光検出素子を用いたより具体的な構造を示しており、光検出素子をステム11上に接着固定する。このステム11には外部回路に接続するための複数本のリード電極12a~cが支持されており、光検出素子の電極7とリード電極12a,12bがリード線14を介して電気的に接続されている。ステム11上の光検出素子は、窓15を接着剤16で固た保護用のキャップ17で覆われ、キャップ17の下部はステム11に溶接または接着固定されている。

この窓15付きのキャップ17とステム11で囲まれた空間を真空状態(減圧状態)にするか、あるいは窒素ガスやアルゴンガスなどの不活性ガスで満たすことにより、光検出素子の耐久性を増し、安定化を図ることができる。

本実施形態の場合、下部にゲート電極 9 を有する光検出素子が用いられ、そのゲート電極 9 が導電性ペースト 1 0 により金属製のステム 1 1 に固定され、そのステム 1 1 にはリード電極 1 2 c が直接固定されているから、ゲート電極 9 は導電性ペースト 1 0 と金属製ステム 1 1 を介してリード電極 1 2 c に電気的に接続されている。本実施形態の場合、金属製ステム 1 1 と前記リード電極 1 2 a , 1 2 b は絶縁碍子 1 3 で電気的に絶縁されている。

図13は、本発明の第8実施形態を説明するための光検出デバイスの断面図である。本実施形態は、前記の窓15の一部あるいは全部をレンズ体18で構成している。なお、レンズ体18の凸部は下

- 11 -

面でも構わないし、上下両面にあってもよい。

20

図14は、本発明の第9実施形態を説明するための光検出デバイスの断面図である。本実施形態は、ステム11上の光検出素子を透明な合成樹脂で封入し、その形状をレンズ体18としている。このようにレンズ体18を用いれば、光検出素子の受光部により多くの光3を集めて、光感度を上げることができる。また光検出素子を合成樹脂で封入することにより、光検出素子の耐久性を増し、安定化を図ることができる。

本発明の光検出素子は容易に複数個直列あるいは並列に接続する 10 ことができるので、1次元、2次元あるいは3次元のイメージセン サとして使用することもできる。

さらに出力電流が大きくとれるため図15に示すように、本発明 の光検出素子19に電導線20を介して発光ダイオードなどの発光 素子21と電源22を接続するだけで、増幅器を介さずに、発光素 321を直接駆動することもできる。

この際、光出力24を光入力23よりも大きくすることができるので、暗視カメラとして用いたり、図16に示すような2次元の光増幅器あるいはイメージ増幅器や光メモリとしてアナログやデジタルの光信号処理回路への応用も可能である。図16において、25は多数の光検出素子19を2次元に配列したイメージセンサ、26はイメージセンサ25(光検出素子19)に電導線20で接続されたディスプレイである。

本発明の光検出素子において、光伝導性物質を任意に選択することにより、任意の波長の光または電磁波に応答する光検出素子を構成することができる。また、カーボンナノチューブの大きさ、数または長さを任意に制御することにより、任意の増倍率を有する光検出素子を構成することができる。

前記実施形態ではカーボンナノチューブを面内に形成したが、カーボンナノチューブを埋め込む形で垂直型構造にすることも可能で、 30 その場合、他の素子との積層化が容易にできる。

20

またカーポンナノチューブは、素子の中央部に設ける必要はなく、 端に寄っていても構わない。カーボンナノチューブの形状も直線状 である必要はなく、例えば波状あるいは螺旋状などのように曲がっ ていても構わない。

またカーポンナノチューブを多数並列に並べれば、感度が上がる だけでなく、全体の抵抗が小さくなるため、流し得る電流を大きく することができる。この際、カーボンナノチューブは互いに交叉し たり枝分かれしていてもよい。

前記実施形態ではシリコン上に酸化シリコンを介してカーボンナ ノチューブを形成した場合について示したが、シリコンやゲルマニ ウムなどの単元素の他、ガリウム砒素やインジウムガリウム砒素あ るいはインジウム燐などの化合物を用いたもの、あるいはそれらを 量子井戸構造またはヘテロ接合構造で形成した単層構造や多層構造 を基本とするもの、あるいは他の物質と組み合わせたものなど、光 15 または電磁波の照射により内部にキャリアを発生する光伝導性物質 であれば、それが絶縁体、誘電体、磁性体、あるいはn型またはp 型の半導体であっても、同様の素子を作製することができる。

特に図4に示す第2実施形態のように、感度波長領域の異なる複 数種類の光伝導性物質を多層にした構造を採用すれば、一個の光検 出素子で広い波長範囲の検出が可能である。

なお多層構造にする場合、エピタキシャル成長の必要がないため、 . 材料の選択範囲が拡がる。従って、光伝導性物質の多層構造化が容 易であるばかりでなく、光伝導性物質を多結晶化したりアモルファ ス化したりすることで、キャリアの緩和速度を速くすれば、高速動 25 作が可能となる。

多層構造は、水平に設置する必要はなく、垂直配置でも構わない。 また必ずしも層構造である必要はなく、多重構造であれば立体構造 にしても構わない。

前記実施形態において、絶縁層6は必ずしも必要でないが、絶縁 30 層 6 を設けることにより、暗電流を少なくする効果がある。前記実 施形態では絶縁層 6 として酸化シリコンを用いが、その他、窒化シリコンや透明または半透明のガラスや樹脂なども使用可能である。また、ノンドープガリウム砒素、ノンドープアルミニウム砒素などの不純物を実質的に含まない半導体材料も薄ければ使用可能である。前記実施形態において、外部と接続するための電極 7 はカーボンナノチューブ 2 と接していればよく、必ずしも光伝導性物質 1 と電気的に接続する必要はない。

本発明は、例えば高感度光検出素子、光スイッチング素子、アレイ化による一次元、二次元あるいは三次元のイメージセンサやそれを用いた精密計測装置、高感度カメラ、暗視カメラ、発光素子との組み合わせによるフォトカプラやフォトインタラクティブなどの位置検出素子、光演算回路用の光増幅器など各種技術分野への応用が可能である。

15

5

10

20

25

- 14 -

請 求 の 範 囲

- 光または電磁波の照射により内部にキャリアを発生する光伝導性物質と、カーボンナノチューブとを有し、光または電磁波の照射により前記光伝性導物質内に発生したキャリアを前記カーボンナノチューブの電気伝導の変化により検出することを特徴とする光検出素子。
- 2. 請求の範囲 1 記載の光検出素子において、前記光伝導性物質として、異なった波長範囲に光伝導性を有する複数種類の光伝導性物 10 質による単層構造または多層構造を有することを特徴とする光検出 素子。

15

- 3. 請求の範囲2記載の光検出素子において、前記多層構造が、光または電磁波の照射を受ける側にエネルギーギャップのより広い光伝導性物質からなる膜を形成するようになっていることを特徴とする光検出素子。
- 4. 請求の範囲 1 ないし 3 のいずれか 1 項記載の光検出素子において、前記光伝導性物質とカーボンナノチューブの間に透明または半透明の絶縁層が形成されていることを特徴とする光検出素子。
- 5. 請求の範囲 1 ないし 4 のいずれか 1 項記載の光検出素子におい 20 て、その光検出素子が電界効果トランジスタ構造または単電子トラ ンジスタ構造を有することを特徴とする光検出素子。
 - 6. 請求の範囲 5 記載の光検出素子において、前記電界効果トランジスタ構造が、前記光伝導性物質の下部にゲート電極を設けた構造であることを特徴とする光検出素子。
- 7.請求の範囲 5 記載の光検出素子において、前記電界効果トランジスタ構造が、前記カーボンナノチューブの上部にゲート電極を設けた構造であることを特徴とする光検出素子。
- 8. 請求の範囲 5 記載の光検出素子において、前記電界効果トランジスタ構造が、前記カーボンナノチューブの近傍にゲート電極を設けた構造であることを特徴とする光検出素子。

PCT/JP2004/010428 WO 2005/008787

- 15 -

9. 請求の範囲 1 ないし 8 のいずれか 1 項記載の光検出素子において、前記カーボンナノチューブの両端に接続される電極を有し、その両電極が櫛形で互いに対向するように配置されて、その両電極間に前記カーボンナノチューブが多数並列に接続されていることを特 5 徴とする光検出素子。

10.請求の範囲1ないし9のいずれか1項記載の光検出素子において、前記光または電磁波が照射される側上に集光レンズが配置されていることを特徴とする光検出素子。

10

15

20

25

図1

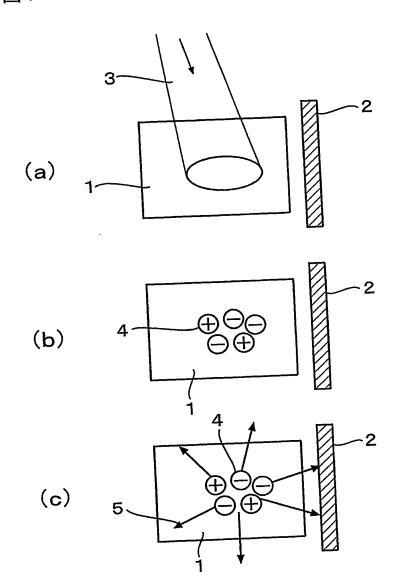


図 2

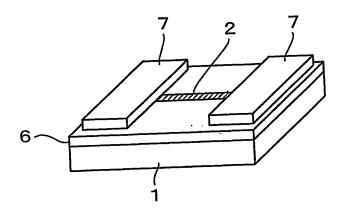


図 3

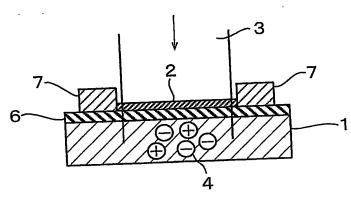
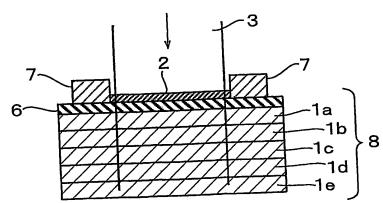


図 4





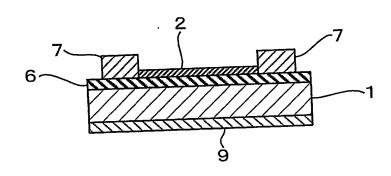


図 6

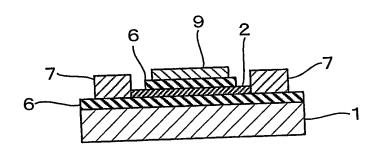
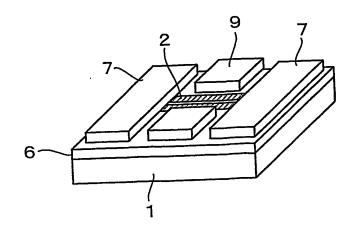


図 7



4/8

図 8

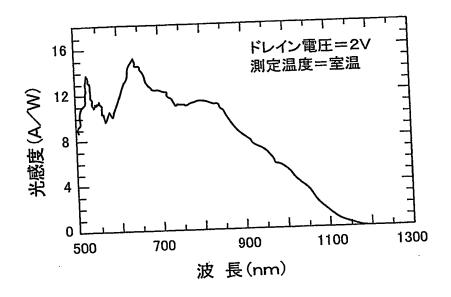


図 9

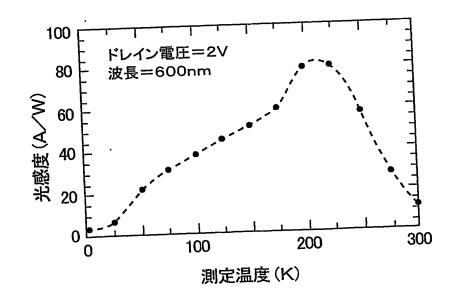


図10

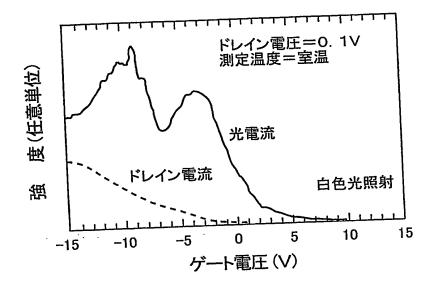


図11

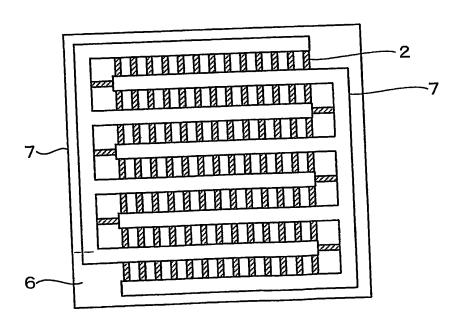
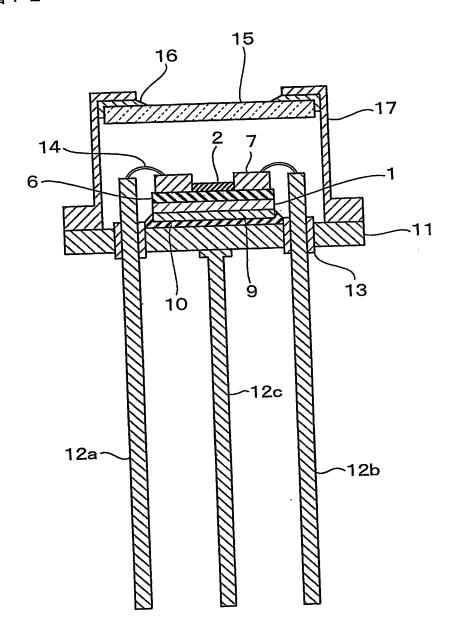


図12



7/8

図13

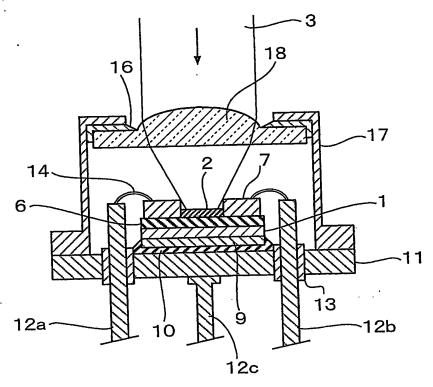


図14

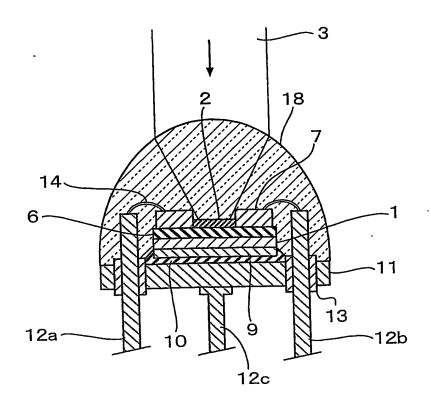


図15

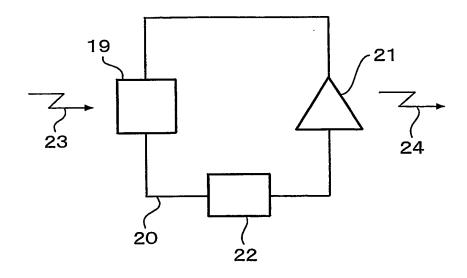
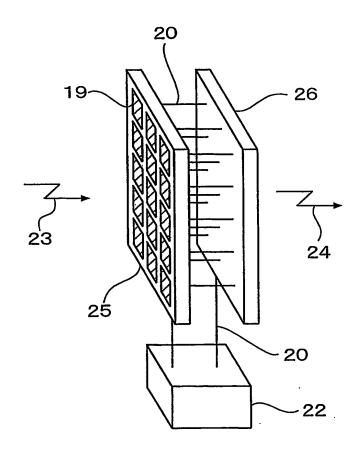


図16



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/010428

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 202/022				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 H01L31/09, 51/00						
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEA						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L31, 51						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2004						
Electronic data ba	ase consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practicable, search to	erms used)			
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT		γ			
Category*	Citation of document, with indication, where appropr	<u> </u>	Relevant to claim No.			
A	WO 02/054505 A (International B Machines), 11 July, 2002 (11.07.02), & CA 2341064 A & US 642 & EP 1350277 A & JP 200 & TW 523797 A	•	1-10			
A	WO 01/44796 A (The Leland Stanf University), 21 June, 2001 (21.06.01), & EP 1247089 A & US 65: & JP 2003-517604 A		1-10			
	JP 2003-517604 A (Konica Corp.) 27 June, 2003 (27.06.03), & EP 1291932 A & US 20	, 03/0047729 A	1-10			
X Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 27 August, 2004 (27.08.04)		Date of mailing of the international search report 28 September, 2004 (28.09.04)				
	og address of the ISA/ se Patent Office	thorized officer				
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	Facsimile No. Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/010428

	·	CI/UFZU	04/010428	
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pa	ssages	Relevant to claim No.	
A	R. Martel et al., "Single- and multi-wall carbon nanotube field-effect transistors", Applied Physics Letters, Vol.73, No.17, 26 October, 2000 (26.10.00), pages 2447 to 2449		1-10	
P,X P,Y P,A	WO 2004/013915 A (Sanyo Electric Co., Ltd.) 12 February, 2004 (12.02.04), (Family: none)		1,4-6,8 7,10 2-3,9	
P,A	JP 2003-303978 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 24 October, 2003 (24.10.03), & US 2003/0189235 A & EP 1353387 A		1-10	
P, A	JP 2003-282924 A (Fujitsu Ltd.), 03 October, 2003 (03.10.03), (Family: none)		1-10	
P,A	M. Shim et al., "Photoinduced conductiy changes in carbon nanotube transistors", Applied Physics Letters, Vol.83, No.17, 27 October, 2003 (27.10.03), pages 3564 to 3566		1-10	
	·			
			•	

·	<u> </u>	1			
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	,				
Int. Cl ⁷ H01L31/09, 51/00					
B. 調査を行った分野					
調査を行った別が 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))					
Int. Cl ⁷ H01L31, 51		·			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国実用新案公報 1922-1996年					
日本国公開実用新案公報 1971-2004年					
日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)				
	Med 251 (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
C. 関連すると認められる文献		関連する			
引用又献の カテゴリー* - 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
	onal Business Machines)	1-10			
2002.07.11					
& CA 2341064 A					
& US 6423583 B					
& EP 1350277 A					
& JP 2004-517489 A					
& TW 523797 A					
		<u> </u>			
<u>x</u> C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別	紙を 参照。 			
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	(.))			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	「T」国際出願日又は優先日後に公表で 出願と矛盾するものではなく、				
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの				
以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考				
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、				
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せん					
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 27.08.2004	国際調査報告の発送日 28.9	. 2004			
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2K 9207			
日本国特許庁(ISA/JP)	浜田 聖司	L L.			
■ 郵便番号100−8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3253			

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の	RACE 7 O C PD V D A V D 入 DA	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	WO 01/44796 A (The Leland Stanford Junior University)	1-10
	2001.06.21	
1	& EP 1247089 A	·
1	& US 6528020 B	
	& JP 2003-517604 A	·
A	JP 20,03-517604 A (コニカ株式会社)	1-10
	2003.06.27	
	& EP 1291932 A	
•	& US 2003/0047729 A	
A	R. Martel et al., "Single- and multi-wall carbon nanotube field-effect transistors", Applied Physics Letters, Vol.73, No.17, 26 October 2000, p.2447-2449	1-1.0
PX	WO 2004/013915 A (三洋電機株式会社)	1, 4-6, 8
PY	2004.02.12	7, 10
PΑ	(ファミリーなし)	2-3, 9
PA	JP 2003-303978 A (富士ゼロックス株式会社)	1-10
	2003.10.24	•
	& US 2003/0189235 A	
	& EP 1353387 A	•
		,
PA	JP 2003-282924 A (富士通株式会社)	110
	2003.10.03	,
	(ファミリーなし)	
PΑ	M.Shim et al., "Photoinduced conductive changes in carbon nanotube transistors", Applied Physics Letters, Vol.83, No.17, 27 October 2003, p.3564-3566	1-10
1 .		
		,
1		
1 .		